BPM displacement measurement by gap-sensors at KEKB

Mitsuhiro Arinaga¹, Hitoshi Ishii, Masaki Tejima, Makoto Tobiyama, Hitoshi Fukuma, Shigenori Hiramatsu High Energy Accelerator Research Organization, Accelerator Laboratory 1-1 Oho, Tsukuba-shi, Ibaraki, 305-0801, Japan

Abstract

The displacement of beam position monitors (BPMs) due to the thermal stress of vacuum chambers has been observed at KEKB rings. As the beam orbit is continuously corrected based on the beam position measured by the BPMs, the displacement of the BPMs changes the beam position relative to the magnets thus make it difficult to maintain a good orbit for the luminosity performance. For mass installation of gap-sensors in the rings to correct the BPM data, an inexpensive two-channel electrostatic gap-sensor was developed. It has the positional resolution less than $0.2\mu m$ and the temperature coefficient less than $0.2\mu m/^{\circ}C$. Eight gap-sensors were installed in the high-energy ring (HER) for the performance test.

KEKBにおけるBPM変位の測定

1.概要

KEKB リングでは、大電流ビームによる発熱によ り真空チェンバーが変形し、その応力を受けて四極 マグネットに取り付けたビーム位置モニター (BPM)も変位している。市販の変位計にて変位量 を調べると、大きなところで、約1mmにも達するも のがあることがわかった。大電流運転時の運転パラ メーターの再現性の悪さは主に BPM 変位によるも のと考えられている。このような変位はビーム電流 に依存しているため、運転パラメーターの安定化の ためには、運転中のBPMの変位を観測し、それに基 づいてリアルタイムでBPMデータを補正する必要が ある。そのために高精度な静電容量型変位計を開発 した。今後、軌道補正に敏感な全てのBPMに設置す る予定である。

2.BPM変位の観測

HER の放射光強度の強いセクションに設置され ている BPM の測定値の異常調査のため、静電容量 型変位計にて BPM 信号ピックアップの変位測定を 行ったところ、図1に示すようにビーム電流ととも に BPM が変位することが観測され、特にピームア ボート時には 0.4mm もの変位が観測された。BPM は4極電磁石に強固に固定されているため、これだ けの変位がおこる原因はビームチェンバーの熱変形 によるものと考えられ、BPM に加わる外力は約1 トン重程度と推定できる。最近行ったビームチェン バー変形測定においては、ビーム電流とともに mm オーダーの変形が観測され、BPM に強大な応力を 及ぼしていると判断された。[1]

KEKB リングのビーム軌道は、常時 BPM によ

る軌道測定に基づいて補正されているため、このような BPM の変位はビームチューニングに甚大な影響を及ぼす。大電流時のチューニングパラメーターの再現性の悪さは主に BPM 変位によるものと考えられている。



このような強大な外力変化に対して、BPM 変位 を 10µm程度以下に押さえ込むことは不可能である ため、次善の策として、全ての BPM に変位計を設 置して4極ないし6極電磁石に対する変位を1µm以 下の精度で測定し、リアルタイムで BPM のオフ セットデータを補正することが計画されている。

KEKB に設置されている約1000台の BPM の全 てに設置するには、市販の変位計では膨大なコスト が必要となるため不可能である。そこで安価で、か つ放射線環境下でもμmのオーダーで測定可能な高 精度変位計を開発することとした。

```
3. ギャップセンサーの開発
```

¹ E-mail: arinaga@post.kek.jp

3.1 静電容量型変位計の原理

静電容量検出型の変位計は、被測定物と測定セン サー間のギャップ x による静電容量 C_x が変化す ることで、 x の変化を測定するものである。以降 ギャップセンサーと呼ぶ。原理を図 2 に示す。



図2 静電容量型変位計の測定原理

ゲイン1のアンプの出力に Ecos t なる電圧を 重畳し、C₀を通してギャップ容量 C_x に印加する と出力は $V = (C_0/C_x)E$ となる。センサー電極面積 を S とすると、次式のように出力はギャップ x に 比例する。

$$V = (C_0 E / \varepsilon_0 S) x \tag{1}$$

BPM に実装するための寸法制限から、センサー 電極径は 8mm で設計されており、ギャップ 0.5-2.5 mm では静電容量は 0.89-0.18pF と云う極めて 小さな値となる。ギャップの測定誤差を小さくする ためには、1) センサー容量に並列に加わるセン サー内部容量、2) センサーとアンプを接続する ケーブル容量、及び 3) アンプの入力容量Campを、 十分に低減する必要がある。またこれらの影響は温 度で変化するため、高い安定性を実現するためには、 1)-3) の容量を何らかの方法でキャンセルしなけれ ばならない。

3.2 センサー及びセンサーケーブル

上記 1) 及び 2) については、センサーにガード シールドを設け、更にセンサーとアンプを接続する ケーブルに3重同軸ケーブルを用いて、内側シール ドをガード電極として、アンプ出力からガードに入 力と同じ電位をかけることにより実効的に対グラン ド容量を打ち消す。

センサーはステンレス製の外形20mmの円柱型で あり、中心導体部の回りを円筒パイプによるガード シールドで囲むことで、内部の浮遊容量を打ち消し ている。また、製造の容易さ及びコスト低減のため に、センサー電極はプリントパターンで作られてい る。

センサーケーブルには、内側シールドを強化した 3m長の3重同軸線を用いた。このケーブルは放射 線環境下での長期間使用に耐えるよう新規に開発さ れたもので、絶縁体にポリエチレンを用い、最外被 覆にPEEK材を用いたものである。

3.3 回路構成

一方 3) については、図3に示すブートストラッ プ回路にて入力容量をキャンセルし、かつ入力抵抗 を実効的に大きくすることで、3)の影響を極限ま



図3 ブートストラップ回路

使用周波数 $\omega/2\pi = 10kHz$ では、 C_1 、 C_2 、 C_3 のインピーダンスは無視できるものとし、選択したFET 及びオペアンプのパラメーターを用いると、入力抵 抗及び入力容量は

$$R = -5.4 \times 10^{5} \Omega$$
, $C_{amp} = 6.5 \times 10^{-5} pF$

となり、実効的に非常に大きな入力抵抗と小さな入 力容量を実現できる。オペアンプの位相遅れにより R は負性抵抗となるが、回路解析より図3の回路は 安定であることが保証されるので問題はない。セン サー内部容量及びセンサーケーブル容量を十分に低 減することにより、~10⁻³の精度でのギャップ容量 測定が期待できる。

実際の回路構成は図4に示すように、図3のアン プAの出力に発振器出力を重畳し、入力に接続さ れるセンサー電極に C₀を通して 10kHz サイン波 を印加する。アンプの出力は絶対値検波された後、 カットオフ周波数 100Hz のローパスフィルターに てリプルを除去し、更にセンサーグランドと加速器 が繋がることで出来てしまうグランドループをカッ トするため、絶縁アンプを通して出力される。グラ ンドループのカットは、グランド電流によるノイズ の影響を除去するだけでなく、加速器自身のグラン ド条件を乱さないためにも必要なことである。

3.4 試作回路の性能

以上の基本設計に基づいて試作したギャップディ テクター回路を恒温槽内に設置し、10 から40 の 範囲でギャップ測定値の温度再現性を測定したとこ ろ、通常の3重同軸ケーブルをセンサー接続ケーブ ルに使用した場合には、温度依存性は約 0.33 µm/、 温度再現性は約 2µmが得られた。しかしながら、 加速器の長期シャットダウン中は空調停止等による 大きな周囲温度の変化があり得るため、これでは シャットダウン後の再現性に不安が残る。このよう な温度依存性はケーブル容量が十分にキャンセルさ れていないため、ケーブル容量の変化が現れている ものと考えられる。



図4 変位計ブロック図

そこで、内側シールドを強化した3重同軸ケーブ ルを開発し、当該ケーブルに変更することにより図 5に示すように、温度依存性約 0.1µm/ 、温度再 現性 1µm 以下となり、KEKB BPM の変位測定に 十分な性能を実現することができた。



開発した変位計の仕様及び性能を以下に示す。

測定範囲 0.5~2.5mm(1.5mmセンター)
2 チャンネル(x, y 同時測定可)
応答帯域 DC-100Hz (-3dB)
分解能 0.2µm以下
温度特性 0.2µm/以下
変位誤差 0.2%以下

3.5 トンネル内での試験

以上述べた試作機を8台製作し、ビーム軌道に対 する影響の大きい6極マグネットにギャップセン サーを取り付け、ビーム運転時における性能試験を 兼ねて、6極マグネットに対する BPM 変位量を測 定した。(図6、図7)。



ビームアボート時には、8ヶ所全ての BPM が、 0.5mm~1mm程度大きく変位することが確認され るとともに、ギャップセンサーの再現性及び分解能 ともに十分な性能を有していることが確認された。



図7 開発した変位計で測定した4か所のBPM変位 (x,y同時観測)

4.将来展望

詳細な回路解析とガードシールドによる浮遊容量 の打ち消しにより、高精度な静電容量型ギャップ ディテクターを開発した。将来大量に使用が予定さ れるため、安価に製造するための工夫が成されてい る。今後、更に製造を容易とするための改良を検討 中である。開発した変位計は、KEKB ビーム運転 パラメーターの再現性改善のため、ほぼすべての BPMに設置される予定である。

謝辞

本機の開発に当たっては(株)デジテックス研究 所のご協力を頂いた。ここに感謝いたします。

参考文献

[1] 末次祐介,私信

図6 6極マグネット近傍のBPMに取付けた変位計